ИЗГОТОВЛЕНИЕ Cu_2ZnSnS_4 СЛОЕВ ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТОДОМ ТРАФАРЕТНОЙ ПЕЧАТИ

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники г. Минск, Республика Беларусь

Мишуто В. А.

Цырельчук И.Н. - канд.техн.наук, доцент

Cu2ZnSnS4 слои были успешно изготовлены на гибкой полиимид подложке методом трафаретной печати. . Ширина запрещенной зоны, сопротивление слоя, концентрации носителей, и холавская подвижность слоев Cu_2ZnSnS_4 , полученных методом трафаретной печати, были 1.49 эВ, 2.42*103 Ом, 3.81*1018 см $^{-3}$, и 12.61 см 2 V 1 s $^{-3}$ при 25°C, соответственно. Плотность тока короткого замыкания, напряжение холостого хода, коэффициент заполнения, и эффективность обыкновенной фотогальванической ячейки с активной площадью 0.15 см 2 были 4.76 мА/см 2 , 386 мВ,0.27, и 0,49%, соответственно.

 Cu_2ZnSnS_4 (CZTS) - четвертные соединения, получаемые из $CulnS_2$ (CIS), заменой In(III) на Zn(II) и Sn(IV) в соотношении 50:50. Это прямопереходные полупроводники с коэффициентом поглощения в видимой области более 10^4 см $^{-1}$. Их энергия запрещенной зоны составляет 1,4-1.6 эВ, что очень близко к оптимальному значению для использования в качестве слоя поглощения в солнечных элементах. Кроме того, они не токсичны и их элементы имеются в изобилии в земной коре по сравнению с $Culn_{(1-x)}Ga_xSe_2$. В связи с этим особыми свойствами, CZTS рассматривается как перспективный материал для применения в недорогих и экологически безопасных тонкопленочных солнечных элементах [1-7].

На сегодняшний день, CZTS тонкие пленки и слои изготавливают многими экспериментальными методами, такими, как атомнолучевое напыление, электронно-лучевое испарение прекурсоров, фотохимическое осаждение, спрей пиролизным методом, медотикой нанесения защитного слоя, гибридным напылением, радио частото магнетронным напылением, и электрохимическим осаждением. Все упомянутые методы в настоящее время используется для изготовления пленок металлов, полупроводников, а также керамических пленок с большой площадью. Изготовление CZTS тонких пленок на гибких подложках или любых других веществах в основном обусловлено трудностью при изготовлении однофазных микрочастиц CZTS, которые могут быть хорошо рассредоточены в органической среде.

Трафаретная печать - это простая, быстрая, низкотемпературная, экономически эффективная и универсальная технология покрытия. Ее можно наносить на любую поверхность, форму и размер и она не требует дорогостоящего вакуумного аппарата. Между тем, развитие фотоэлементов на гибких подложках является весьма привлекательным из-за легкого и гибкого характера фотоэлектрических модулей. Насколько мне известно, метод трафаретной печати не был успешно использован в производстве CZTS слоев на гибких подложках или любых других веществах.

В настоящей работе мы покажем, реализацию технологии трафаретной печати для изготовления CZTS слоев на полиимид (PI) веществах, которые являются гибкими, легкими, и подходящими для длительной и масштабной фальсификации. CZTS микрочастицы для пасты метода трафаретной печати были подготовлены за четыре шага, мокрым методом измельчения, изостатическим прессованием, спеканием, и мокрым методом измельчения [8-12].

Список использованных источников:

- 1. H. Katagiri, Cu2ZnSnS4thin film solar cells, Thin Solid Films 480 (2005) 426–432.
- 2. H. Katagiri, K. Jimbo, S. Yamada, T. Kamimura, W. S. Maw, T. Fukano, T. Ito, T. Motohiro, Enhanced conversion efficiencies of Cu2ZnSnS4-based thin film solar cells by using preferentia letching technique, Appl. Phys. Express 1 (2008) 041201.
- 3. K. Ito, T. NAKAZAWA, Electrical and optical properties of stannite-type quaternary semiconductor thin films, Jpn. J. Appl. Phys. 27 (1988) 2094–2097.
- 4. H. Katagiri, K. Saitoh, T. Washio, H. Shinohara, T. Kurumadani, S. Miyajima, Development of thin film solar cell based onCu2ZnSnS4 thin films, Sol. Energy Mater. Sol. Cells 65 (2001) 141–148.
- 5. K. Moriya, J. Watabe, K. Tanaka, H. Uchiki, Characterization of Cu2ZnSnS4 thin films prepared by photo-chemical deposition, Phys. Status Solidi C 3 (2006) 2848–2852.
- 6. N. Kamoun, H. Bouzouita, B. Rezig, Fabrication and characterization of Cu2ZnSnS4 thin films deposited by spray pyrolysis technique, Thin Solid Films 515 (2007) 5949–5952.
 - 7. N. Nakayama, K. Ito, Sprayed films of stannite Cu2ZnSnS4, Appl. Surf. Sci. 92 (1996) 171-175.
- 8. T. Tanaka, T. Nagatomo, D. Kawasaki, M. Nishio, Q. X. Guo , A .Wakahara, A. Yoshida, H.Ogawa, Preparation of Cu2ZnSnS4 thin films by hybrid sputtering, J. Phys. Chem. Solids 66 (2005) 1978–1981.
- 9. J. S. Seol, S. Y. Lee, J. C. Lee, H. D. Nam, K. H. Kim, Electrical and optical properties of Cu2ZnSnS4 thin films prepared by rf magnetron sputtering process, Sol. Energy Mater. Sol. Cells 75 (2003) 155–162.
- 10. J. Zhang, L. X. Shao, Cu2ZnSnS4 thin films prepared by sulfurizing different multilayer metal precursors, Sci. China Ser. E52 (2009) 269–272.
- 11. J. J. Scragg, P. J. Dale, L. M. Peter, G. Zoppi, I. Forbes, New routes to sustainable photovoltaics: evaluation of Cu2ZnSnS4 as an alternative absorber material, Phys. Status Solidi B: Basic Solid State Phys. 245 (2008) 1772–1778.
- 12. J. J. Scragg, P. J. Dale, L. M. Peter, Synthesis and characterization of Cu2ZnSnS4 absorber layers by an electrodeposition–annealing route, Thin Solid Films 517 (2009) 2481–2484.